This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, Please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 137206

@Int,CI.4

磁別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)6月9日

G 02 B 26/10 H 04 N 1/04

102

7348-2H A-8220-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称

レーザ光学系

爾 昭61-284478 创特

頤 昭61(1986)11月29日 纽出

他 明 者 荒 井

神奈川県足柄上郡開成町宮台?98番地 富士写真フィルム

富士写真フィルム株式 の出 頭 人

株式会社内 神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

弁理士 千葉 阿宏 00代 理 人

1. 発明の名称

レーザ光学系

2. 特許請求の範囲

(1) レーダ光源と、光偏向器およびレンズ等を 合むレー伊光学系において、少なくとも、前記 光偏向器を構成してレーザビームを反射するた めの鏡面を加温する加熱機構を設け、前記加熱 機構の付勢作用下に光備問器の鏡面上に紡飾の 発生を回避するよう構成することを特徴とする レーザ光学系。

② 特許請求の範囲第1項記載のレーザ光学系 において、加熱機構はヒータを含み、前配ヒー タは常時付許され、あるいは温度検出手段若し くは湿度较出手段の少なくともいずれか一方の 検出信号により加熱関御されてなるレーザ光学 Æ.

・特許請求の韓田第1項または第2項記載の

レーザ光学系において、ヒークは光偏向器を収 納するケーシングと連通する膨出部の内部に配 設されてなるレーザ光学系。

似 特許請求の範囲第2項または第3項記載の レーザ光学系において、レーデ光源、光解向器 およびレンズ等は光学壁体の内部に配設され、 温度検出手段は前記光学選体の外部に配設され てなるレーザ光学系。

3. 発明の詳細な説明

本発明はシーザ光学系に関し、一層評細には、 レーザ光頭および前記レーザ光源から発せられ るレーザビームの光路上に設けられた光学部材、 特に、回転多面鏡を構成するシーザビーム反射 表面に柏部が生じることを阻止し、これによっ てレーザピームを用いてフィルム帯に函像記録 をする際、面換回体に適度むら等を生じさせる ことのないように構成したシーザ光学系に関す るものである.

健来から、レーザビームを光原肉器により傷

特開昭63-137206(2)

回して走査するレーザビーム走査装置が、例えば、各種画像走査記録装置、簡像走査請取装置等において広く採用されている。このようなレーザビーム走査装置においては、光学系を収装する整体内にレーザ発振器、または半遅体レーザ等の光謀、ガルバノメータミラー、 あるいは回転多面跳等の光偏向器、レンズ、ミラー等の光学部品を組み込むのが一般的である。

 競体間の反射率のばらつきを0.2%以下に抑える必要がある。すなわち、競体に結為が発生し、ヤケが生じた結果、複数の鏡体によるレーザビームの反射率が0.2%以上ばらつくと、表母された変像である。特に、光ビームを登置を輸送し、あるいは保管設置を輸送し、あるいは経光学系の梱包を解く時に、光学運体内外における大気の凝度差に超因して結構の生じる可能性が著しく、この為が乾燥してからも部品表面に結びが生じると、この為が乾燥してからも部品表面に結びが出る。

本発明は前記の不都合を克服するためになされたものであって、各種光学部品を含む光学系を個体の内部に配置すると共に、特に、激度むらを発生し易い回転多面鏡に結びを防止するための手段を設けることにより、当該光学系を輸送し、保管し、投煙時および設置後の動作時および非動作時における光学系内部のレーザビー

ムの光路上に型設された光偏向器に結構を生することを回避し、これによって結構な画像記録を行うことを可能とするレーザ光学系を提供することを目的とする。

前記の目的を連成するために、本発明はレーザ光報と、光偏向器およびレンズ等を含むレーザ光学系において、少なくとも、前配光层向器を構成してレーザピームを反射するための範面を加減する加熱機構を設け、概配加熱機構の付勢作用下に光偏向器の鏡面上に結構の発生を回避するよう構成することを特徴とする。

次に、本発明に係るレーザ光学系について好 通な実施態様を挙げ、添付の簡簡を参照しなか ら以下詳細に説明する。

第1 図において、参照符号10はレーザ光学系を示し、このレーザ光学系10は脳出部が形成された略直方体状の光学位体12を含む。実際、前記光学位体12はケーシング14とこのケーシング14の一側面から外方へと膨出するケーシング16、およびケーシング16、16の隣口部を一体的に関

窓するカバー部材18とからなる。ケーシング14 の底部には走登されるレーザ光が外部に芽出されるためのスリット状の閉口部20が設けられている。第1回より容易に該解されるように、ケーシング14とケーシング16とは連連状態にある。

次に、ケーシング16の内部に半寒体レーザ24 が配径される。顔記半導体レーザ24のレーザピーム射出口はケーシング14に敢寄されたコリメータレンズ26に腐む。前記コリメータレンズ26 の光軸上には回転駆動源28に連結された光偏向器、すなわち、回転多面鎖30が配設される。この場合、回転多面鎖30はアルミニウム監の円筒形のケーシング32に格納されている。ケーシング32の側面部には半導体レーザ24から発せられるレーザビームを回転多面鏡30に人射および退出するための関口器34が設けられている。

ここで、前記回転多面線30を開設するケーシング32の側面部には当該ケーシング32の内部と 連過する室を画板した膨出部33を形成し、前記 認出部33にケーシング32内部を加熱するための

特開昭63-137206(3)

ヒータ36が取者される。この場合、ヒータ36は その種類を関わず、また、場合によっては移出 は33に代替してケーシング32の側面部を周囲す るラバーヒータを終着しても良い。なお、前記 ヒータ36を付勢制御するための温度検出手段38 を光学管体12内部のケーシング32近傍に配設する。

一方、前記回転多面鏡30を中心にして半導体レーザ24に対し直角方向に 18レンズ40が配設される。さらに、 18レンズ40と略並行に、しかも建立方向に対して45° 懐斜してミラー42が設けられる。 南記ミラー42はケーシング14の勝口部20に降む。 なお、前記構成において、図示してはいないが、例定は、半導体レーザ24と回転多面鏡30との間には光変調器およびシリンドリカルレンズが配置され、また、 18レンズ40とミラー42との間に別異のシリンドリカルレンズを配設すれば、回転多面鏡30の面倒れ補正が可能となり好遇である。

次に、ヒータ36およびこのヒータ38を付鈴す

るための結婚判定回路44について以下に領略的 に説明する。

第2 図に示すように、温度検出手段38および 光学運体12の外部の所定位置に配設された退度 検出手段46の出力例は柏野和定回路44の出力例は 促促液されている。柏露判定回路44の出力例は 電源装置48をオンーオフさせるスイッチング回 場50と接続されている。柏配電源装置48 はヒータ36と接続されている。柏配電源装置48 はは当該レーザ光学系10の輸送の源のような無 電源時において結構到定回路44およびヒータ 36に所定の電流を供給する面景しない植物バッ プリーが内装されている。

本角明に係るレーザ光学系は基本的には以上 のように構成されるものであり、次にその作用 並びに効果について説明する。

先ず、レーザ光学系10の一般的な作用は以下 の過うである。すなわち、半導体レーザ24から 進出されるレーザビームしはコリメータレンズ

26によって平行光束となり、回転駆動超28の作用下に回転する回転多面鏡30に入射する。次いで、レーザビームしは前記回転多面鏡30になって偏向され、100レンズ40によりこの100元とでではなっている。この時でであるというになりではないか、関ロ部20をからことによっておけいでは、100元しないが、関ロ部210をからにはないが、関連されており、近いによりにはないが、関ロ部210のでは、100シート体が強強されており、近いによってもない。よが更をすることによって画像情報等の記録がなされることになる。

以上のような作用を行うレーザ光学系10において、本発明に係る紡銭防止機構は回転多面鏡 3Gに対しで次なる作用を与える。すなわち、このようなレーザ光学系を含むレーザ走空装置を 型外から強入し、屋内で解釈しようとする場合、 レーザ光学系の温度が屋内の大気温度よりも低いと結びを発生する可能性がある。この場合、 レーザ光学系の外側が結蹊しても光学性能に影 趣しないが、レーザ光学系の内部にあって、光 学部品、特に、回転多面鎖38に精器すると光学 性能が著しく低下し、収束ビーム影状の乱れ、 函像むら鉢を発生する原因となる。さらに、レ ーザ光学系を設置する際に、光学健体12、ある いはこの光学医外12の内部に配置される半導体 シーザ24、コリメータシンズ26、四転多面段30、 f B レンズ40等に結びが性じてしまうと、その 後当故器が乾燥したとしてもヤケ等の結婚跡が 残り、次なる動作時において、この結婚跡に起 因して敢述と因じ光学上の性能低下を引き起こ す。この場合、団転多面鎖30を構成する複数の 投泳間の運動車のばらつきを0.2%以下に抑え る必要があるため、特に、回転多頭鏡30の結群 発生を回遊することが要辞される。

そこで、本発明においては、回転多面鏡30が 格納されるケーシング32に取着されたヒータ36 が当該レーヴ充学系10の設置的あるいは設置後 にあっても、ケーシング32の内部を加温し、こ

特閉昭63-137206 (4)

の結果、回転多回旋30を常時一定の温度となる よう保温している。すなわち、温度検出予設38 および湿度検出学段48から夫々結路料定回路44 へ温度検出信号、温度検出信号が送給される。 従って、結構製定回路44は光学気体12内部の温 度、光学盛体12外部の湿度に対応し、スイッチ ング電路50のオン・オフ動作を行い、ヒータ36 への電波供給を斟削する。例えば、光学盛体12 内部が所定の温度以下である時、または光学図 体12外部が所定の温度以上の場合、その相関関 孫に応じて結婚判定國路44によりヒータ36が付 効され、ケーシング32内部が加熱され、その結 果、南転多面鏡30が加温されることになる。一 題に孤波が上昇する場合は先ず、光学医体12条 部が上昇し、次いで、光学鏡体12内部の温度が 上昇する。このため、温度終出手段46は光学度 体i2外部に配数されており、すなわち、先学歴 体12内部の温度上昇を、予め、適格に検出する ことになり、速やかに倒転多間鎖30を加温する に至る。結局、回転多面第30を構成する鏡面に 対し、結婚状態に至ることが効果的に駆止され る。従って、結婚がない国転多面鏡30を含むレ - デ先学系IOは所期のレーザピームしを追査し て所望の画像記録、あるいは画像統敬がなされ るという効果が得られる。

以上のように、本発明によれば、極めて簡単 な構成でありながら、レーザ走査装置を構成す る回転多面鏡に結路が坐するのを効果的に随止 している。従って、半導体レーザから導出され るシーザピームは、常時、反射効率が許容線内 にある回転多面鏡によって鬼査され、効果的に 画体の記録若しくは読み取りを行うことが出来 るという効果が得られる。すなわち、回転多面 鎖の鏡面上の結婚を回避することによってレー ザビームの収集性や方向性に器影響を与えるこ とがなく、回転多面鏡の鏡面上のヤケを防止し、 画像の確定むら等の発生を回避出来る等の種々 の効果が得られる。

以上、太親明について好透な実施護操を挙げ て説明したが、本発明はこの実施賠機に展定さ

れるものではなく、例えば、特に、温度検出手 段、温度検出手段の検出作用下にヒータをオン - オフ動作させることに代えて、常時、当該ヒ - タを所定温度のオン状態に保ち、これによっ て前記検出手段を省略することも可能である等、 木気呀の要旨を逸脱しない範囲において種々の 改良並びに設計の変更が可能なことは勿論であ **&** .

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るレーザ光学系の第1の 実施態様の分解段視説明団、

国2図は本苑明に係るレーザ光学系における 加温機構のブロック画路圏である。

10…レーザ光学系 12… 光学電体

32…ケーシング 30…回転必面较

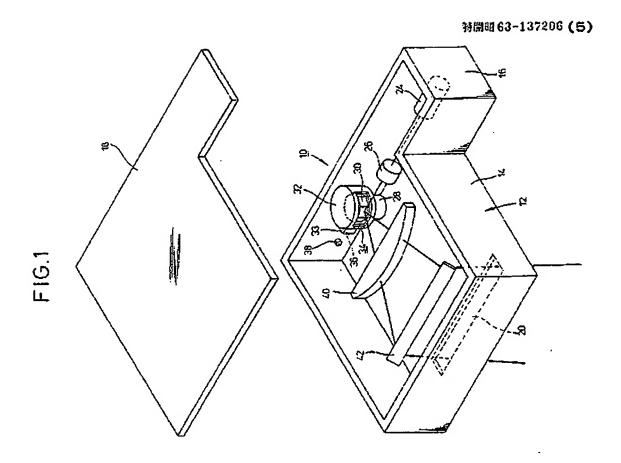
38…温度校出平段 36…ヒータ

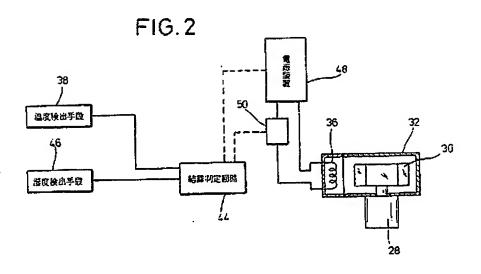
44…特殊邻定四路 46…温度换出手段

符辞出版人 富士写真フィルム株式会社

出赋人代理人 **奔理士**







Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-137206

(43) Date of publication of application: 09.06.1988

(51)Int.Cl.

G02B 26/10

H04N 1/04

(21)Application number : **61-284478**

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

29.11.1986

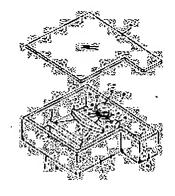
(72)Inventor: ARAI NOBORU

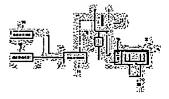
(54) LASER OPTICAL SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To evade dew condensation and to perform fine image recording by constituting an optical deflector in a laser optical system which includes a laser light source, the optical deflector, a lens, etc., and providing a heating mechanism which heats a mirror surface for reflecting a laser beam.

CONSTITUTION: The laser optical system 10 includes a housing 12 nearly in the shape of a rectangular prism where a swelling part is formed, and the semiconductor laser 24, a collimator lens 26, a rotary polygon mirror 30, an f0 lens 40, and a mirror 42 are arranged in the housing 12. A heater 36 is fitted to a casing 32 where the polygonal mirror 30 is stored. A dew condensation deciding circuit 44 is fed with the detection signals of a





temperature detecting means 38 and a humidity detecting means 46 and a switching circuit 50 is turned on and off according to the temperature in the housing 12 and humidity outside the housing body 12 to control current supply to the heater 36. Thus, the mirror surfaces constituting the polygon mirror 30 are prevented effectively from entering a dew condensation state and the fine image recording is performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office